\X0/021105

 $\label{eq:http://physicsweb.org/article/news/6/11/5} $$2002/11/08$$

نانوسيمها يي درون ِ نانوسيمها

نانوسیمها ی نیمرسانا بیشتر و بیشتر در ابزارها ی الکترونیک ی مثل ی ترانزیسترها ی اثرِمیدان، حسگرها، آشکارگرها، و دی پُدها ی نورگسیل به کار میروند. انتظار میرود بهزودی ابزارها ی پیچیده تری هم پیدا شود، که اینها به روشها ی به تری برا ی رشددادن ی چنین سیمها یی نیاز دارند. لینکُلن چی لاؤهِن [1] و همکاران ش از دانشگاه ی هاروارد [2]، نانوسیمها یی ساخته اند که قطریشان فقط mn 50 است، و شامل یک مغزی ی ژِرمانیم و یک پوشش یسیلیسیم اند. هم چنین سیمها ی سهلایه ای ساخته اند شامل ی لایهها ی سیلیسیم، سیلیسیم اکسید، و ژرمانیم. با این ساختارها ی مغزی ی پوسته ی رسانا جا مغزی ی پوسته ی رسانا جا

نانوسیمها ی نیمرسانا ساختارها ی یکبعدی یی با ویژهگیها ی الکتریکی و اپتیکی ی منحصربه فرد اند، که به عنوان راجزا ی بنیادی ی ابزارها ی نانومقیاس به کار می روند. چون اندازه پشان کوچک است، ویژهگیها ی محصورشده گی ی کوانتمی بروز می دهند. مثلاً با کوچک کردن رقطر سیم، گافِنوار آن نسبت به ماده ی کیهای کم می شود.

پژوهشگران راهها ی گوناگون ی برا ی رشددادن _ نانوسیمها ی نیمرسانا را آزموده اند، از جمله برداشتنبالیزر، نشاندن _ شیمیایی ی بخار (سیویدی) [4]، و رشد با الگو. با برداشتن _ لیزری و رشد با الگو، می شود مقدار _ زیاد ی نانوسیم _ نیمرسانا ساخت، اما در این روشها کنترل _ زیاد ی بر ترکیب، اندازه، یا جهت _ بلوری ی نانوسیم وجود ندارد.

لاؤهِن و هم کاران تش توانسته اند با استفاده از یک روش می سیوی دی (که کنترل می بیشتری بر ترکیب مغزی پوسته و

X0/021105 Y

مغزی ــ چندپوسته رشد دهند. با این روش، نانوسیمها به تدریج دور ـ یک خوشه ی نانومتری ی اتمها ی طلا رشد می یابند و لایه ها یی نازک و یک نواخت می سازند. این نانولوله ها شامل ـ لایه ها ی سیلیسیم ـ بُر آلاییده دور ـ سیلیسیم ـ ذاتی، و نیز لایه ها ی سیلیسیم دور ـ مغزی ی سیلیسیم اکسید بودند. این گروه رشد ـ ناجورساختارها ی بلوری ی پوسته ـ مغزی ی ژرمانیم ـ سیلیسیم و سیلیسیم و سیلیسیم را هم بررسی کرد.

گروه _ هاروارد، از این روش برا ی تهیه ی ابزارها ی جدید ی به اسم _ ترانزیستراثرِمیدان _ نانوسیمی استفاده کرده است. این گروه، در یک کار _ مشترک با پژوهشگران ی از اینتِل [5] برنامه دارد این ترانزیسترها را در فرآیندها ی معمول _ نیمرسانا یکپارچه کند و ابزارها ی پیشرفته ی مخلوط بسازد. چارلزلیبِر [6] (سرپرست _ این گروه) میگوید: "بسیار هیجانانگیز است، چون شاید این کار به کاربرد _ عملی ی یک کشف _ کاملاً پایه بینجامد."

این پژوهشگران بنا دارند مواد _ دیگر ی را بررسی کنند و معتقد اند ایدهها ی کلی ی کار _شان برا ی بسیار ی از مواد قابلِکاربرد است. لیبر به فیزیکسوب [7] گفت: "یک ی از کاربردها ی مهم ی که دنبال آش هستیم، تولید _ ساختارها ی مغزی ــ لایه با مواد _ نیمرسانا ی V-III مثل _ گالیم نیترید است. با چنینساختارها یی میشود ابزارها ی فتونیکی ی بسیارجالب ی ساخت."

- [1] Lincoln J. Lauhon
- [2] University of Harvard
- [3] Nature **420** 57
- [4] chemical vapour deposition (CVD)
- [5] Intel
- [6] Charles Lieber
- [7] PhysicsWeb